

「光学」編集局移転のお知らせ

平成10年5月1日より、「光学」編集局は下記に移転いたします。なお、電話・ファクス番号、E-mailアドレスには変更はありません。

〒113-0023 東京都文京区向丘 1-20-6
東京大学 YMCA 会館内 「光学」編集局
電話 03-3814-1363 Fax 03-3814-1362
E-mail: kogaku@bcasj.or.jp

OPTICS JAPAN '98 in 岡山

日本光学会の学術講演会である OPTICS JAPAN '98 を、1998年9月18日(金)・19日(土)に岡山理科大学で開催することを予定しております。詳細については、本号綴じ込みの案内をご覧ください。

第23回光学シンポジウム

1998年6月25日(木)・26日(金)に東京・六本木の東京大学生産技術研究所において開催されます。今回のテーマは「光学系および光学素子の設計、製作、評価を中心にして」です。詳細は「光学」第27巻第1号綴じ込みの案内をご覧ください。

ホログラフィック・ディスプレイ研究グループ

●ホログラフィック・ディスプレイ研究会

日時：1998年5月29日(金) 13:00~17:30

場所：日本女子大学目白キャンパス 成瀬記念館

〒112 東京都文京区目白台 2-8-1

JR 目白駅下車徒歩15分/JR 目白駅より新宿駅西口・江戸川橋・椿山荘行き都バスまたは日本女子大行きスクールバスにて日本女子大前下車/地下鉄有楽町線護国寺駅下車徒歩10分

プログラム：

13:00 HODIC 鈴木・岡田賞の発表

- ・賞の成り立ちについて 辻内名誉会長
- ・選考経過 谷口選考委員長
- ・授賞式 HODIC 会長
- ・記念講演 受賞者

研究会 テーマ：「ホログラムの光学素子への応用」

14:30 LCD ディスプレイへのホログラムの応用

児玉大二郎 (大日本印刷)

15:10 3D ディスプレイ用回折格子セルのアポディゼ

ーション

戸田敏貴 (凸版印刷), 本田捷夫 (千葉大)

16:00 微小回折光学素子の光コンピューティングへの応用

橋本麻子, 岡崎理子, 小館香椎子 (日本女子大)

16:50 小館研究室の見学 (希望者のみ)

参加申込み：当日受付 (事前の申し込みは不要です)

参加費：会員 無料, 非会員 2,000 円

問合せ先：

凸版印刷(株)筑波研究所 高橋 進

E-mail: Susumu.Takahashi@toppan.co.jp

電話 0480-33-9078 Fax 0480-33-9022

<http://www.ecs.cst.nihon-u.ac.jp/HODIC/meeting.html>

日本光学会共催・協賛の講演会

●第4回 JCIE セミナー

日時：1998年5月8日(金) 13:30~17:00

場所：きゅりあん(品川区立総合区民会館, 東京都品川区東大井 5-18-1)

主催：(社)日本照明委員会

内容：カラー画像関連の国際規格化の動向について

参加費：光学会会員 3,000 円, 一般 5,000 円, 学生 無料

問合せ先：(社)日本照明委員会事務局 小川和恵

電話 03-5294-7200

●レーザー顕微鏡研究会第21回講演会

日時：1998年5月29日 10:00~17:00

場所：大阪大学コンベンションセンター (大阪府吹田市山田丘)

主催：レーザー顕微鏡研究会

内容：レーザー顕微鏡の基礎・理論, 装置関係, バイオテクノロジー

参加費：無料

問合せ先：大阪大学工学研究科応用物理学専攻 中村 収

〒565-0871 吹田市山田丘 2-1

電話 06-879-7927 Fax 06-879-7876

E-mail: nakamura@ap.eng.osaka-u.ac.jp

●平成10年度第I期教育講座「近接場ナノフォトニクスコース」

期日：1998年6月3日~6月24日 計4日

場所：KSP (かながわサイエンスパーク) 内研修室

主 催：(財)神奈川県科学技術アカデミー
内 容：近接場ナノフォトニクスに関する理論・実験技
術および将来展望について

参加費：74,000円

問合せ先：(財)神奈川県科学技術アカデミー 教育部教育
研修課 電話 044-819-2033

●第19回レーザーセンシングシンポジウム

期 日：1998年6月4日～6月5日

場 所：ナチュラルファームシティ農園ホテル(埼玉県
秩父市)

主 催：レーザーダ研究会

内 容：レーザーを利用したリモートセンシング技術に関
する研究発表・討論会

問合せ先：東京都立大学大学院電気工学専攻 長澤親生
電話 0426-77-2766

●流体・熱・燃焼現象に関する光応用技術・画像処理国際
会議

International Conference on Potical Technology and
Image Processing in Fluid, Thermal, and Combustion

Flow (VSJ-SPIE 98)

期 日：1998年12月7日～9日

場 所：横浜シンポジア

主 催：(社)可視化情報学会

内 容：流体・熱・燃焼現象に関する最新の光応用技術お
よび画像処理技術についての特別講演および一般講演

問合せ先：VSJ-SPIE 98 実行委員会委員長 川橋正昭
(埼玉大学)

電話 048-858-3443 Fax 048-858-3711

E-mail: mkawa@mech.saitama-u.ac.jp

光学関連会合

●レンズ設計コンクール

IODC (International Optical Design Conference) '98
(Hawaii, June 8-12) にて恒例のレンズ設計コンクール
が開催されます。奮ってご参加ください。

問合せ先：日立製作所中央研究所 立野公男

電話 0423-23-1111 Fax 0423-27-7673

E-mail: tatsuno@crl.hitachi.co.jp

日本光学会 news の掲載申込み先：

〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町 1-33 千葉大学工学部情報工学科 羽石秀昭

電話 043-290-3263 Fax 043-290-3262 E-mail: haneishi@ics.tj.chiba-u.ac.jp

なお、掲載申込みは原則として発行日(10日)から2か月前の15日まで、開催日が1～10日の場合
は、開催日の3か月前の15日までをお願いします。

日本光学会平成10年度幹事(*常任幹事)

幹事長：	山口 一郎*(理研)		
副幹事長：	武田 光夫*(電通大)		
庶務幹事：	小方 康司*(オリンパス)	吉川 浩*(日本大)	
	栗田 裕之*(日本KLA)	羽石 秀昭*(千葉大)	
	山崎 敬之*(コニカ)		
会計幹事：	山本 昌邦*(キャノン)	栗木 一郎*(東京工業大)	
『光学』編集幹事：	伊東 一良*(大阪大)	志村 努(東京大)	
	伊藤 雅英(筑波大)	菊田 久雄(大阪府立大)	
『OPTICAL REVIEW』編集幹事：	朝倉 利光*(北海学園大)		
国際協力幹事：	吉澤 徹*(東京農工大)	佐藤 平八*(防衛大)	
	黒川 隆志(NTT)		
将来問題担当幹事：	久保田重雄*(ソニー)	河田 聡*(大阪大)	
前幹事長：	横田 英嗣(東海大)		
企画・事業担当幹事：	西田 信夫(徳島大)	石川 和枝(上智大)	
	玄間 隆志*(ニコン)	須原 浩之*(リコー)	
	立野 公男*(日立)	松原 浩司*(電総研)	
	小椋 行夫*(日本電気)	浅井 和弘(東北工業大)	
	北島 巖(福井大)	伊藤 博(トヨタ)	
	北川 洋一(兵庫工試)	今井 洋(九州工業大)	